



2008年4月3日


[首页](#) | [分院简介](#) | [机构设置](#) | [新闻中心](#) | [院地合作](#) | [科研成果](#) | [院士风采](#) | [基层党建](#) | [人事监审](#) | [English](#)

科技动态



“车95井催化曝气脱硫工艺技术研究与应
用”项目通过验收



芯源公司匀胶显影系列产品通
过新产品投产鉴定



中科院-NEDO-产综研燃料电池
和氢能技术领域研讨会在大化
所举行



2007年微生物分子生态学技术
高级研讨班在沈举行

科技动态

“国家高技术产业化示范工程项目”- IC 装备超洁净真空获得系统顺利通过验收评审

发布时间：2007-1-16

2006年11月28日，公司承担的“国家高技术产业化示范工程项目”——IC装备超洁净真空获得系统顺利通过验收。验收会由辽宁省发展改革委组织，高技术产业处副处长王幼学主持，高技术产业处何睿处长担任验收委员会主任，中科院沈阳分院科技处王晓斌处长担任副主任，委员包括真空技术、工程设计、审计、环保等领域的专家。

验收委员会首先听取了公司副总裁张振厚的验收汇报，随后进行了现场勘察和专家审议。验收委员会一致认为：公司圆满完成了初步设计的各项工作要求，开发出了拥有自主知识产权、具有国际先进水平的IC装备超洁净真空获得系统，形成了产业化生产能力。根据国家发展改革委《国家高技术产业发展项目管理暂行办法》，同意该项目通过验收。

超洁净真空获得系统是IC装备的重要子系统，由于核心技术和产业化条件等因素制约，国内市场长期被进口产品占据。自项目立项以来，公司组织相关技术人员，通过自主创新和整合资源完成了关键部件的工程化研发工作。同时，通过新建研发中心、机加厂房等基础设施和购置先进的生产设备，具备了该产品的产业化生产能力。该项目的实施将填补国产化空白，有力推动我国IC装备制造的发展，创造显著的社会效益与经济效益。

目前，各地政府都把具有战略意义的IC装备产业发展推到了非常重要的位置和高度，寻找合适的切入点成为非常迫切的任务。本项目为地方发展IC装备增添了新的亮点。为公司发展IC装备开辟了道路，为IC装备后续产品开拓市场积累了经验，培养了研发人员，锻炼了技术工人队伍，搭建了基础设施平台，提高了自主创新能力和产业化能力。对于公司调整产品结构、提高综合竞争能力、实现跨越式发展也具有重要的意义。